Introducing OLM Digital, Inc. Research and Development Division

オー・エル・エム・デジタル研究開発部門紹介

R&D Lead Tatsuo Yotsukura / 四倉 達夫

OLM Digital R&D 研究開発部門



2 Teams and 22 Specialists

- Head: Tatsuo Yotsukura 統括 四倉 達夫
- RD(Research Development 研究開発) Team
 - 3 Senior Software Engineers
 - 1 Researcher
 - 10 Software Engineers
 - 1 Technical Artist
- IT Admin.(情シス) Team
 - 3 Administrators at OLMD
 - 1 Administrator at OLM Asia (2D anime studio in Malaysia)
- Technical Advisor: Ken Anjyo 安生 健一
- Research Manager: Ayumi Kimura 木村 歩



Our R&D missions: R&Dのミッション



- Research and develop new forms of visual expression in digital imaging 世界の最先端を行く映像表現技術の研究開発
 - Collaborate with R&D dept. of another studios and universities 産学連携·同業他社連携
 - Contribute international conferences (SIGGRAPH), journals and open-lab (OLM R&D Matsuri) 国際会議、論文発表、オープンラボの開催(OLM R&D祭)
 - Expanding new industry of CG technology (i.e. VR/MR/AR, Medical, Education…) 他業種連携
- Achieve our production workflow of high efficiency 制作現場における高能率化の実現
 - Develop in-house plugins and tools for Anime, FullCG and Live action アニメ・フルCG・実 写作品に必要な自社プラグイン、ツール開発
 - Develop our suitable production pipeline パイプライン開発
 - Support IT System システム管理
 - Server, Workstation, Network, Software and WFM… リモートワーク

Our R&D missions: R&Dのミッション



- Research and develop new forms of visual expression in digital imaging 世界の最先端を行く映像表現技術の研究開発
 - Collaborate with R&D dept. of another studios and universities 産学連携•同業他社連携
 - Contribute international conferences (SIGGRAPH), journals and open-lab (OLM R&D Matsuri) 国際会議、論文発表、オープンラボの開催(OLM R&D祭)
 - Expanding new industry of CG technology (i.e. VR/MR/AR, Medical, Education…) 他業 種連携
- Achieve our production workflow of high efficiency





Anime Character Colorization using Few-shot Learning

様々なキャラクタに対応した彩色支援ツール

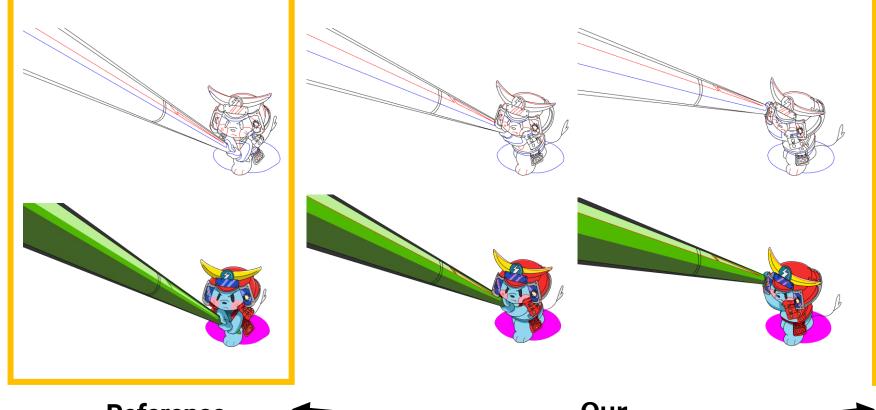


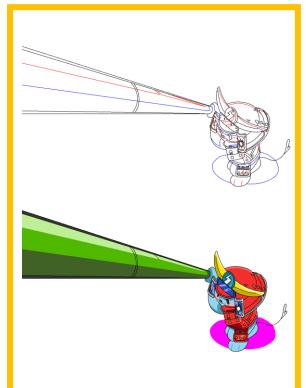




Rdvanced Research Group







Reference

Our Colorization

Reference

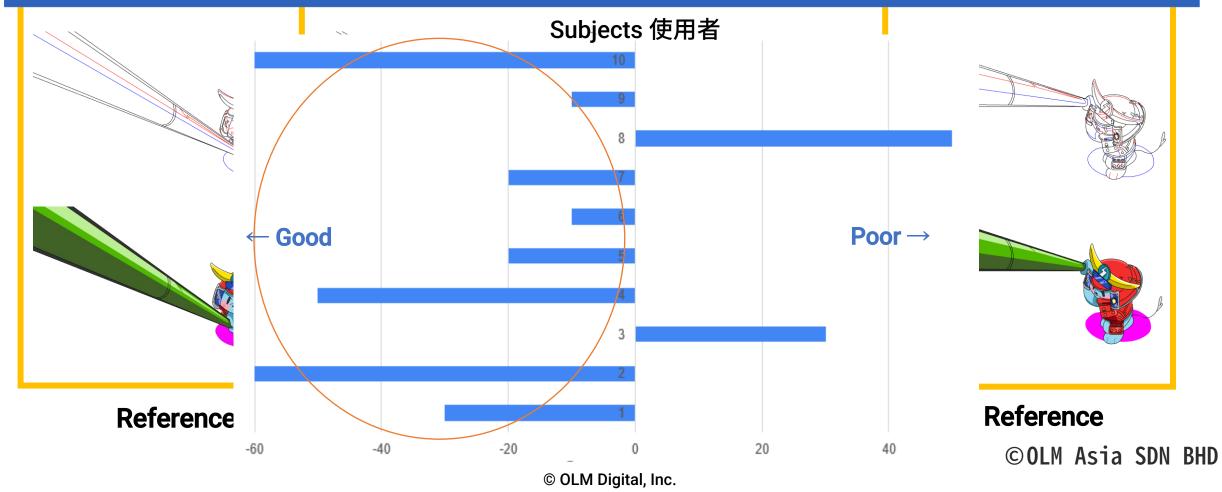
©OLM Asia SDN BHD

Anime Character Colorization using Few-shot Learning

様々なキャラクタに対応した彩色支援ツール



Q. How much reduce your workload using the autopainter if exporting sheets from CLIPSTUIO are not required. Please select percentage from following pulldown (-100 equals 100% reduce, 0 means not change and +100 means workload becomes twice



"Technical Artist starter-kit" Book for Technical Artist

テクニカルアーティストスタートキット 改訂版 出版





Chapter 1 カメラと座標系

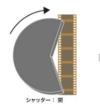






図1.8 シャッタースピードを変えて屋内で撮影した写真の例

主に映画撮影に用いられるカメラでは、以下の図のような、一部が欠けている円形の板を シャッターとして使っていました。この円形の板を一定スピードで回転させると、定期的に 決まった露光時間で撮影できます。このようなシャッターでは、時間ではなく、欠けている 部分の角度(アングル)で露光時間の長さを表します。そのため、Mayaのカメラパラメータ では[シャッター角度(Shutter Angle)]で設定するようになっています。



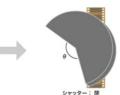


図1.9 シャッターアングル

円板が1周するごとに1回露光、つまり1フレーム撮影されるので、たとえば、24フレーム/秒 の場合は1秒に24周、つまり1周1/24=約0,042秒で回転します。また、Mava ソフトウェ アレンダラのデフォルト設定の場合、円盤は1周360°のうち144/360=0.4=40%分だけ 光が入る設定になっているので、0.042×0.4=0.0168となり、約0.0167 (=1/60) 秒間露 光することがわかります。 Arnold のデフォルト設定では 180/360 = 0.5 = 50% 分、0.042× 0.5=0.021 (=1/24) 秒間露光することがわかります。 なお、Maya ソフトウェアレンダラは カメラのパラメータが使われますが、Arnoldでは、レンダー設定内の[Motion Blur]のとこ ろに表示されている数値が使われています。

光が入り込む入り口を小さくすることで光の量を調節する機能が、絞り (aperture) です。 以下の図では、左から順に絞りが狭くなっています。絞りを絞る、つまり光の入り口を小さく すると取り込まれる光の量が減り、暗い画像になります。また、絞りを絞ると被写界深度が 深くなる効果もあります(詳しくは後述)。



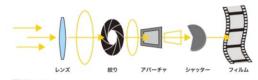
この絞りの調整具合は、F値と呼ばれる数字を用いて表されます。 光の入り口の直径を √2 倍にすると、その面積が 1/2 倍になることから、 $\sqrt{2} = 1.414 \cdots$ 刻みの数字で表されることが 多いです。以下に、F値の数字の例を挙げます。

1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22...

1 つ隣の大きな数字になるごとに絞りが絞られて面積が 1/2 になっていき、光の入り口が 狭くなります。CGにおいては光の量よりも、被写界深度の深さに大きな影響を与えます。

映画用カメラでのアパーチャ

前述では、絞りをapertureと英語名で表記しましたが、映画用のカメラにおいて、アパーチャ とはフィルムに投影される光の範囲を限定するための枠のことを指します。 シャッターが 四角い形をしていない(扇形でした)ので、これがないと四角い画ができません。





Our R&D missions: R&Dのミッション





- Achieve our production workflow of high efficiency 制作現場における高能率化の実現
 - Develop in-house plugins and tools for Anime, FullCG and Live action アニメ・フルCG・実 写作品に必要な自社プラグイン、ツール開発
 - Develop our suitable production pipeline パイプライン開発
 - Support IT System システム管理
 - Server, Workstation, Network, Software and WFM (リモートワーク) …

Research and Development workflow

どうやって研究開発をしているの?

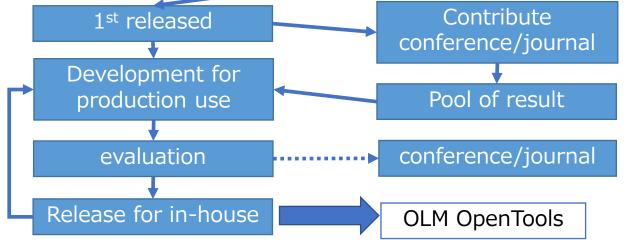


How to decide the priority of R&D's seeds?



Evaluation by senior engineers

Start: Research and Development



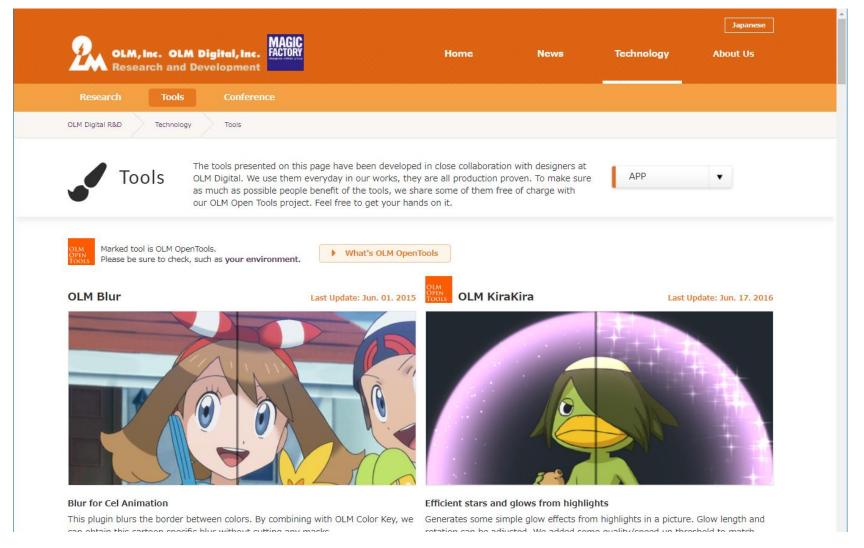
- ・ Coverage of R&D is wide カバー範 囲がとても広い
- Emphasize balance in R&D topic バランスをどう考えるか
- Final output: OLM OpenTools



OLM Open Tools: free-software!



http://olm.co.jp/rd/technology/tools/

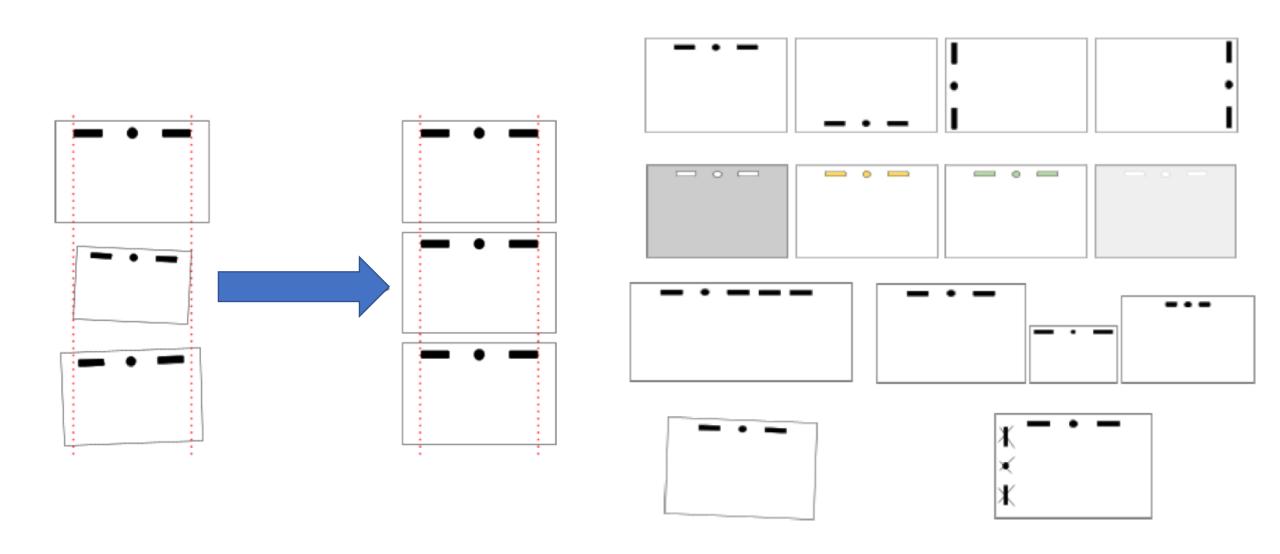


Released plugins:

- 8 AfterEffects
- 1 Photoshop
- 1 Maya
- 2 Nuke
- 1 Standalone

OLM Open Tools: [new release] OLM Peg Hole Stabilizer バージョンアップ: タップ穴補正ツール





© OLM Digital, Inc.

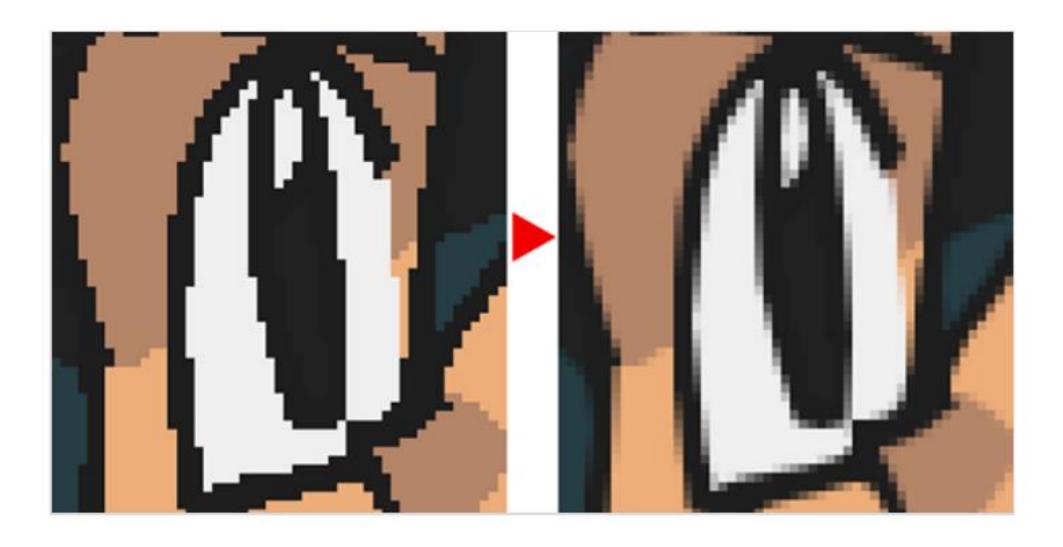
OLM Open Tools: [new release] OLM Peg Hole Stabilizer バージョンアップ: タップ穴補正ツール





OLM Smoother





© OLM Digital, Inc.

OLM Smoother





© OLM Digital, Inc. 14





